

# SEM・CPセミナーの開催について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

来たる9月27日（金）に、日本電子株式会社より講師をお招きして、愛媛県産業技術研究所紙産業技術センターにおいて下記のとおり「SEM・CPセミナー」を開催いたします。

紙産業技術センターに設置しております低真空走査型電子顕微鏡（SEM）及びクロスセクションポリッシャ（CP）について、装置の特徴、使用方法などの説明・デモのほか、光学像からSEM観察、SEM観察中にリアルタイムで元素分析が行えるスループット向上をコンセプトにした新型卓上電子顕微鏡についても紹介いたします。

ご多用中とは存じますが、多数ご出席くださいますよう、ご案内申し上げます。

敬具

## 記

開催日：令和元年9月27日（金）

時間：13：00～16：00

13：00～13：05 あいさつ  
13：05～13：35 前処理加工のノウハウ・CPについて  
13：35～13：45 休憩  
13：45～14：15 SEM（IT300）について  
14：15～14：45 新製品紹介（卓上型SEM）  
14：45～15：00 休憩・移動  
15：00～16：00 デモ

場所：愛媛県産業技術研究所紙産業技術センター  
研究交流棟2階研修室 ほか

申込締切：9月24日（火）



CP（センター所有）



SEM（センター所有）



新製品（卓上型SEM）



FAX 0896-58-2145

## 「SEM・CPセミナー申込」

※e-mailでお申込の場合は、katou-hidenori@pref.ehime.lg.jpまでお送りください。

所属（社名等）	参加者氏名	連絡先

※今回お知らせ頂いた個人情報等につきましては厳重に管理・保管し、主催者の施策の案内に利用する他は、あらかじめ本人の同意を得ることなく利用することはありません。

要望等ございましたら、下記にご記入ください。

### 【お問い合わせ先】

愛媛県産業技術研究所 紙産業技術センター 主任研究員 加藤秀教  
〒799-0113 愛媛県四国中央市妻鳥町乙127  
TEL: 0896-58-2144 FAX: 0896-58-2145  
E-Mail: katou-hidenori@pref.ehime.lg.jp